

N o	分類	設備・機器	用途	メーカー型式	仕様	設置場所	(年度)	担当者	(部門)	X線	装置番号
1. 1	1	ヘリカル軸ヘリオトロン高温プラズマ実験装置（本体）	ヘリカル軸ヘリオトロン磁場による核融合プラズマ閉じ込めを研究するための基幹設備	ヘリカル軸ヘリオトロン高温プラズマ実験装置	本体： 大半径 1.2m, ヘリカルコイル半径 0.22m, 平均プラズマ半径0.15ー0.2m, 極数1, トロイダル周期4, 磁場強度(中心)1.5T,	北 4 号棟	(平11)	長崎百伸	(エネルギー生成)	○	257
1. 2	1	同 (ECH 加熱装置)	電子サイクロトロン共鳴の原理を用いてプラズマ生成、電子加熱を行う装置	ジャイラトロン型発振器	70GHz, 500kW, 0.2秒、1台	北 4 号棟	(昭54)	長崎百伸	(エネルギー生成)	○	261
1. 3	1	同 (NBI 加熱装置)	中性の高エネルギー粒子をプラズマ中に入射し、プラズマ粒子による電離後、クーロン衝突を通じてエネルギーを電子やイオンに伝達し加熱する装置	バケット型イオン源中性粒子ビーム入射装置	加速電圧30kV、加速電流50A、最小拡がり角1.2度、プロトン比 90%、パルス幅0.2秒、中性化効率60%、	北 4 号棟	(昭55)	小林進二	(エネルギー生成)		
1. 4	1	同 (ICRF 加熱装置)	イオンサイクロトロン共鳴周波数帯域の高周波をプラズマ中に入射してイオンや電子を加熱する装置		17.8MHz〜53.4MHz、3MW、0.2秒	北 4 号棟	(昭58)	長崎百伸	(エネルギー生成)		
1. 5	1	同（プラズマ計測システム）	ヘリオトロン J 装置に閉じ込められたプラズマの各種計測を行うシステム		マルチチャンネル・トムソン散乱、ECEラジオメータ、マルチチャンネル・イオン温度計測用分光装置、高エネルギー中性粒子エネルギー分析器、FIR干渉計、軟X線放射検出器、硬X線放射検出器、マイクロ波反射計、中性子計測器ボロメータ、各種磁気プローブ（固定式）、各種静電プローブ（駆動式、固定式）赤外線カメラ、可視光分光器、真空紫外光分光器、中性粒子ビームプローブ、TVカメラ、高速ビデオ装置、残留ガス分析器、データ収集処理システム、データ解析用ベクトル計算機、可動リミター 等	北 4 号棟	(昭57)	南 貴司	(エネルギー生成)		
2	1	複合ビーム・材料実験装置（DuET）	MeV級加速イオンビームと固体材料との相互作用に関する研究を行なうための基幹設備	複合ビーム静電型粒子加速制御装置、加速器本体HVEE社タンデトロン4117MC+型、イオン源HVEE社358型デュオプラズマトロン及び860型セシウムスパッタソース	最大加速電圧1.7MV、最大ビーム電流40A(5.1MeV Si)他	北 2 号棟 加速器室	(平11)	宮内雄平	(エネルギー機能変換)		267
3	1	核磁気共鳴装置 2 台	バイオマス及びバイオ分子の溶液中における化学構造、立体構造、ダイナミクス及び相互作用を超高感度で検出・解析	ブルカー社AVANCEⅢ600及びAVANCE I 600・超高感度TCI検出器	600 MHz NMR用磁石2台、水素・重水素・炭素・窒素核用4チャンネルシンセサイザー・分光器、超高感度検出器（水素及び炭素核） 2 台	南 2 号棟	(平22・23・25・26)	片平正人	(エネルギー利用過程)		
4	1	高速液体クロマトシステム	液体中の成分のクロマト分離・精製を行う装置	東ソーバイオHPLC	デュアルポンプ、多波長検出器、フラクションコレクター	Wー408 E	(平17)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
5	1	電気化学測定装置	液体試料の電気化学的特性測定	BAS社BAS100B/W	測定電流100 nA/V-100 mA/V, ACインピーダンスモジュール、回転ディスク電極 付属	Mー129 E	(平17)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
6	1	自由電子レーザー発生用電子加速器 ★	MIR域の自由電子レーザーを発生させるための電子加速装置。照射用としても使用可能	大電力高周波増幅器（日新電気、NKM-150K、NKM-250K）、熱陰極型高周波電子銃(AET、GP-500)	電子ビーム:最大加速エネルギー40MeV、最大ビームパワー41.2W、中赤外レーザー:波3.6-25μm、パルスエネルギー1-30mJ(波長に依存)	北 2 号棟	(平16)	大垣英明	(エネルギー生成)		
8	1	放電型核融合中性子源	中性子照射のための放電型核融合装置		中性子エネルギー：2.45MeV（単色）、中性子発生率10 ⁸ n/sec（定常）、被照射体設置距離：最短20cm, 連続照射：最大8時間／日	南 3 号棟	(平18)	向井啓祐	(エネルギー生成)		
11	2	低エネルギーイオンリング	TEM観察用などのマイクロサンプル作製装置	(株)日立ハイテクノロジーズ日本フィジテック	100〜2,000eV, イオン電流50μA以上 2.5μm/h500eV, 28	N2-MUSTER	(平21)	藪内聖皓	(エネルギー機能変換)		
12	2	遺伝子導入装置	細胞への遺伝子導入	バイオラッドジーンパルサー Xcell	出力波形；エクスポネンシャル、スクエア, 出力電圧；10-500V（低電圧回路 CEモジュール使用）200-3000V（高電圧回路PCモジュール使用）	Wー408 E	(平22)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
13	2	震盪培養装置	微生物の恒温震盪培養	NBS Innova 4230型		Wー408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
14	2	菌体破碎装置	微生物菌体の超音波破碎	ミゾニックスアストラソン超音波細胞破碎機 X L 2020	最大出力550W, 周波数19.8kHz	Wー408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
15	2	真空凍結乾燥機	試料の真空凍結乾燥	ラブコンコFZ-12SF	12ポートチャンバー	Mー129 E	(平17)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
17	3	フォトルミネッセンス測定システム	半導体材料のフォトルミネッセンスを測定	有限会社ルシール製	励起光：HeCdレーザー（CW発振, 325nm, 442nm）, Nd:YAGレーザー（ナノ秒パルス発振1064nm, 532nm, 355nm）, 検出器：電子冷却式CCD, 光電子倍增管	北 2 号棟	(平21)	大垣英明	(エネルギー生成)		
18	3	透過型電子顕微鏡	材料の微細組織の構造解析	日本電子JEM-20X, JEX-20	最大加速電圧200kV、分解能0.25nm（粒子像）1.14nm（格子像）、高傾斜角仕様	北 2 号棟	(平8)	藪内聖皓	(エネルギー機能変換)		256

19	3	走査型電子顕微鏡(エネルギー分散型X線マイクロ分析装置付)	SEM像観察	日本電子JSM-6500F, EX-23000BU	分解能3.0nm、Na からUまでの特性X線分析、Si (Li)X線検出器	北 1 号棟	(平14)	松田一成	(エネルギー機能変換)		
21	3	DNAシーケンサ	DNAの塩基配列決定	パーキンエルマー377-10		HW－108	(平18)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
22	3	蛍光顕微鏡	蛍光試料の透過光測定	カールツァイスアキシオスコープ	蛍光画像・微分干渉画像, 接眼X10, 対物X10, 20, 40, 100	E－121 E	(平17)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
23	3	核磁気共鳴装置	分子の構造解析	日本電子JNM-ECP300	基準磁場7.04 TチューナブルプローブCP/MAS装置付属、 ¹ H, ¹³ C, ³¹ Pの測定が可能	M－129 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
24	3	分光蛍光光度計	液体試料の蛍光測定	日立F-4500	測定波長200-730 nm、蛍光異方性測定可	N－473 E	(平17)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
25	3	液体シンチレーションカウンタ	RI試料のシンチレーション法による測定	ベックマンLS6500	試料数336本, 二重標識DPM測定	M－143 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
26	3	走査型プローブ顕微鏡	微細表面構造および局所物性解析を行う走査プローブ顕微鏡装置	デジタル・インスツルメンツ社製 NANOSCOPE IIIa	測定モードAFM, STM, 測定環境; 大気中、液中	北 1 号棟	(平10)	坂口浩司	(エネルギー利用過程)		
27	3	透過型電子顕微鏡	材料の微細組織の構造解析	日本電子JEM-2200FS	最大加速電圧200kV、分解能0.23nm (粒子像) 0.1nm (格子像)、高分解能構成	北 2 号棟	(平16)	藪内聖皓	(エネルギー機能変換)		650
28	3	低真空観察対応走査型電子顕微鏡	低真空環境での反射電子像観察	JEOL JSM-5600LV	高真空モード: 分解能3.5nm (30kV, WD6mm, 二次電子像), 低真空モード: 分解能5.0nm (30kV, WD8mm, 反射電子像), 真空度: 10-270Pa	N1EPMA室	(平19)	藪内聖皓	(エネルギー機能変換)		
29	3	低加速電圧電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)	材料表面観察及び化学分析、材料破面観察及び化学分析、結晶粒回転、残留ひずみ測定	ZEISS製ULTRA55	加速電圧 (30kV), 高感度インレンズ 2 次電子検出器, SDDタイプEDX, EBSP付帯	N2-MUSTER	(平21)	藪内聖皓	(エネルギー機能変換)		
30	4	電子ビーム装置	電子ビームの照射による、蒸着及び熱衝撃印加	日本電子株式会社JEBG-303UA型	Output:30kW、Deflection angle:270°、Scanning speed:High	M－537 E	(平13.9月)	宮内雄平	(エネルギー機能変換)		
31	4	ストリークカメラ	光強度の経時変化を高時間分解能で測定するシステム	Hamamatsu C6138s	分解能 200fs, 観測波長域 400-850nm	北 2 号棟	(平 7)	大垣英明	(エネルギー生成)		
32	4	超高速冷却遠心機	液体中の成分の超高速遠心分離	ベックマンXL-80K	最高回転数80,000rpm ローター 2 種付属	W－408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
33	4	高速冷却遠心機	液体中の成分の高速遠心分離	ベックマンHP-25	最高回転数25,000rpm ローター 3 種付属	W－408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
34	4	クロマトチャンバー	試料の低温(4℃)保存	朝日ライフサイエンスALS-720F	設定温度0-7℃ 内容積1000L	W－408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
35	4	クリーンベンチ	微生物の無菌的操作	昭和科学S-1300PRV	エアー循環型	W－408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		
36	4	超低温槽	試料の低温(-80℃)保存	レプコULT-1386-3	設定温度-65~-86℃, 内容積379 l	W－408 E	(平10)	森井 孝	(エネルギー利用過程)		